

Ho Chi Minh Factory 保有設備一覧表

Machine Name 設備名	Model 機種	Manufacturer メーカー	Purchasing date 導入月
Form Grinding Machine/成形研削盤	F-515ADII	NICCO	Aug-2009
Form Grinding Machine/成形研削盤	F-515ADII	NICCO	Sep-2011
Form Grinding Machine/成形研削盤	F-515ADII	NICCO	Jan-2013
Form Grinding Machine/成形研削盤	F-515ADII	NICCO	Feb-2015
Form Grinding Machine/成形研削盤	F-515ADII	NICCO	Jan-2017
Form Grinding Machine/成形研削盤	F-515HD	NICCO	Oct-2019
Surface Grinding Machine/平面研削盤	ACC84GX	OKAMOTO	Apr-2020
NC Milling Machine/NCフライス盤	AN-SRN20	SHIZUOKA MACHINE	Sep-2011
NC Milling Machine/NCフライス盤	AN-SRN20	SHIZUOKA MACHINE	May-2014
Machining Center/マシニングセンタ	NVD4000DCG	DMG MORI	Jun-2012
Machining Center/マシニングセンタ	NVX5060II	DMG MORI	Jun-2017
Machining Center/マシニングセンタ	NVX5060	DMG MORI	Sep-2016
Machining Center/マシニングセンタ	NVX5060	DMG MORI	Jan-2015
5-axis Machining Center/5軸マシニングセンタ	DMU50	DMG MORI	Sep-2018
NC Electric Discharge Machine/放電加工機	AM3L	SODICK	Jan-2009
NC Electric Discharge Machine/放電加工機	AM3L	SODICK	Jan-2007
NC Electric Discharge Machine/放電加工機	AM3L	SODICK	Jun-2006
NC Electric Discharge Machine/放電加工機	AQ35L	SODICK	Jan-2010
NC Electric Discharge Machine/放電加工機	AQ35L	SODICK	Jan-2010
Wire-cut EDM/ワイヤー放電加工機	SLN600G	SODICK	Jun-2015
Wire-cut EDM/ワイヤー放電加工機	SLN600G	SODICK	Jan-2016
Wire-cut EDM/ワイヤー放電加工機	AQ325L	SODICK	Aug-2009
Wire-cut EDM/ワイヤー放電加工機	AQ300L	SODICK	Jan-2009
Wire-cut EDM/ワイヤー放電加工機	α-C600iB	FANUC	Oct-2018
Small Hole EDM/細穴放電加工機	DB703A	SUZHOU BAOMA	Jul-2019

Machine Name 設備名	Model 機種	Manufacturer メーカー	Stroke 可動域
Coordinate Measuring Machine/三次元測定機	SVA NEX9/6/6	ACCRETECH	X 900*Y 600*Z 600(mm)
Image Measuring Machine/画像測定機	IM-6225	KEYENCE	Wide stage Variable lighting
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-800T/UNI system	NIKON	X 300*Y 200(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-800T/DP-E1	NIKON	X 300*Y 200(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-800L/DP-E1	NIKON	X 200*Y 150(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-800T/DP-E1	NIKON	X 300*Y 200(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-800T/DP-E1	NIKON	X 300*Y 200(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-60L3T/UNI system	NIKON	X 200*Y 150(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-60L3T/DP-303	NIKON	X 200*Y 150(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-60L3T/DP-303	NIKON	X 200*Y 150(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-60L3T/DP-E1	NIKON	X 200*Y 150(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-60L3T/UNI system	NIKON	X 250*Y 150(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-40/DP-303	NIKON	X 150*Y 100(mm)
Measuring Microscope/測定顕微鏡	MM-22/DP-302	NIKON	X 200*Y 100(mm)
Profile Projector/万能投影機	V-12	NIKON	X 50*Y 50(mm)

監修：PALETTE CO.,LTD./ベトナム サポートデスク

作成期日：2025.12.05



Your Best Partner